

Lot	Domaine	Intitulé	Mots clés	Description	Super viseur	Opérateurs				Support			
100	Logistique, Contrôles, Approvisionnement machines												
101	Logistique	Livraisons	Utilisateurs & Approv.	Livraisons aux utilisateurs des commandes de consommables, plaques, doses produits photo Réception des livraisons de nos fournisseurs, contrôle, rangement dans les armoires de stockages Nettoyage des boîtes noires		AF 50%	GK 50%				YD	GFC	
102	Logistique	Approv.	Vestiaires, zones	Support réception des livraisons de nos fournisseurs, contrôle, rangement dans les armoires de stockages Contrôle des stocks des armoires chimiques intermédiaires. Livraison interne des produits chimiques Approvisionnement des consommables dans les zones et sas (gants, masques, papier salle blanche, films sols antistatique, papier SB, feutres, scotch, isopropanol, acétone, etc..... Vestiaires CMI BM-1, BM+1, E-beam, FIB : combi / SNDI Sécurité : Tests des gants chimiques		AF 50%	GK 50%				YD		
103	Logistique	Approv. stock	Doses photo litho	Doses photo litho : S1818, AZ, TI, PI, SU8, ...	KS	AF 50%	KS 50%				GAR	JD	
110	Contrôle	Zones 02 à 14	Bains, déchets	Zones 01, 02, 03, 05, 12, 13, 14 Contrôle des bains Contrôle des bidons de récupération des déchets		AF 50%	GK 50%						
113	Contrôle	E-beam Litho	Check zone e-beam	Contrôle niveau développer, mise en ordre		JP 50%	ZB 50%						
120	Machine	Photo Litho	Check+Niv. matin	Contrôle des niveaux médias pr coaters (16h00). Assurer les configurations machines selon l'horaire du calendrier (EVG150: 7h00, 7h30 autres coater)	GAR calendrier	KS 33%	JD 33%	GM 33%			GAR		
121	Machine	PVD	Cibles, sources, Qz	EVA 600 : Recharge des creusets + changement de quartz (10h00, 15h00) BAS 450 : Remplacement de cibles + remplissage Dewar azote liquide (10h00, 15h00) SPIDER 600 : Remplacement des cibles (15h00) LAB 600 H : Recharge des creusets + changement de quartz + changement de configuration (7h30, 10h00, 15h00) + petits nettoyages DP 650 : Remplacement des cibles (matin Lu, Me, Ve) EVA 760 : Recharge des creusets + changement de quartz + petits nettoyages	GFC calendrier	GFC 75%	GK 17%	YD 8%			GC	PAM	PhL
122	Machine	601E	LN2	601 E : Remplissage Dewar azote liquide		GC 25%	AF 25%	GK 25%	YD 25%				
200	Nettoyage, SPC												
201	Nettoyage	Photo Litho	Pièces machines	Nettoyages des pièces coater - développer RiteTrack, EVG150, Sawatec (dans la semaine) Nettoyages coater - développer RiteTrack, EVG150 (vendredi ap-m), Sawatec (selon calendrier des configurations conditionnelles)	GM Coordinat.	AF 50%	GK 50%						
202	Nettoyage	STS, 601E	+ SPC AMS 200	AMS 200 : Nettoyage hebdomadaire (Ve) + SPC (Lu) STS : Nettoyage périodique 601E : Nettoyage périodique		RJ 100%					CH	JP	
203	Nettoyage	SAS matériel	Produits chimiques	Récupération des produits chimiques dans les sas matériels (vers 15h - 16h). Suivre instructions JMV/GC.		AF 50%	GK 50%				GC		
300	Réglage, Etalonnage												
301	Réglage	Mask Aligners	Lampes	Réglages des lampes Hg (MA 150, MA 6, MJB4)	JD	JD 50%	GM 50%				GAR	KS	
302	Etalonnage	Coater	RT, EVG, VPG200	SPC épaisseur+ étalonnage dose exposition ; 1 resist par semaine	JD	AF 33%	JD 33%	GM 33%			GAR		
303	SPC	Laser Writers	Calibration	SPC exposition comparée VPG200, MLA150, MA6, MJB4. 1 résiste par semaine	GAR	KS 33%	GAR 33%	JD 33%			JD		
304	Réglage	SB6	Outils	Installation et réglages des outils		JD 50%	GM 50%				JP		
305	Réglage	Prober + µscope	Pointes	Vérification des pointes, mesure Res 4pt en SPC + Étalonnage microscope zone 15	GAR	KS 33%	JD 33%	GM 33%					
306	Etalonnage	Veeco NT1100	Mode VSI	Veeco : étalonnage mode VSI		AF 100%					GFC		
400	Support aux utilisateurs, Projets CMI												
401	Support	TP	Bains, préparation	Stock et recyclage, sciage des plaques	KS	KS 67%	JD 33%				GAR		
500	Services												
501	Service CMI	Liste RCA	Appro plaq. & films	Etablir la liste RCA + Approvisionnements Stocks Plaques & Films / Préparer les lots		DB 100%					PhL	GFC	
502	Service CMI	RCA	Nettoyage	Service RCA	DB	AF 33%	GK 33%	YD 33%			GFC		
503	Service CMI	Runs	Centrotherm	Lancement des runs Centrotherm		DB 100%					PhL	GFC	
504	Service CMI	Parylène	Runs	Service CMI - dépôt de parylène, matin 1h, après-midi nettoyage 1h		YD 100%					CH		